PAT-NO:

JP361140140A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61140140 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

June 27, 1986

INVENTOR - INFORMATION: NAME EMOTO, YOSHIAKI FURUKAWA, MICHIAKI OTSUKA, KANJI KOBAYASHI, TSUNEO YAMAZAKI, YASUYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION: NAME HITACHI LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO:

JP59260747

APPL-DATE:

December 12, 1984

INT-CL (IPC): H01L021/58, H01L021/60 , H01L023/52

US-CL-CURRENT: 29/825, 257/E21.505 , 438/504 , 438/FOR.375 , 438/FOR.413

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable pellet junction of large heat-dissipation which is strong to temperature variation by a method wherein pellet junction is accomplished by using a liquid or a metal having the melting point in the neighborhood of the following temperature at a normal operating temperature for the title device.

CONSTITUTION: A pellet is joined to the pellet mount substrate with mercury or its alloy or gallium or its alloy. Since a mother chip 9 is in junction to the top of the recess of the substrate 1 with mercury 10 which is liquid at normal temperature, the heat evolving in the pellet 8 which is transmitted to the mother chip 9 through solder bumps 12 can be dissipated to the substrate 1 through the mercury with very high efficiency. Besides, because of mother chip junction with the mercury 10, the longitudinal movement of the mother chip is difficult to occur on account of the surface tension of the mercury 10, but the lateral movement is very easy. Therefore, even if three of the substrate 1, mercury 10, and mother chip 3 are all widely different in the coefficient of thermal expansion, thermal strains occuring with the variation in temperature do not generate.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 140140

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和61年(1986)6月27日
H 01 L 21/58 21/60 23/52		6732-5F 6732-5F 6428-5F	審査請求		発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 半導体装置

> ②特 頤 昭59-260747

23出 顧 昭59(1984)12月12日

⑫発	明	者	江	本	義	明	小平市上水本町1450番地	株式会社日立製作所デバイス開
⑦発	明	者	古	Ш	道	明	発センタ内 小平市上水本町1450番地	株式会社日立製作所デバイス開
⑫発	明	者	大	塚	筧	治	発センタ内 小平市上水本町1450番地	株式会社日立製作所デバイス開
⑦発	明	者	小	林	恒	雄	発センタ内 小平市上水本町1450番地	株式会社日立製作所デバイス開
⑪出	顖	人	株式会社日立製作所			所	発センタ内 東京都千代田区神田駿河台	計4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 高橋 明 夫

最終頁に続く

外1名

発明の名称

特許請求の範囲

1. ベレットが水壌もしくはその合金またはガリ ウムもしくはその合金でペレット取付基板に接合 されてなる半導体装置。

2. ベレットがマザーチップであることを特徴と する特許請求の範囲第1項記載の半導体装置。

3. ペレットがフルウエハLSIであることを特 敬とする特許請求の範囲第1項記載の半導体装置。 4. ガリウム合金がインジウムおよび錫を含有す ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の 半導体装置。

発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明は、ペレットの取付技術に関し、大型ペ レットを搭載してなる半導体装置に適用して特に 有効な技術に関するものである。

(背景技術)

半導体装置の多機能化に伴い、搭載されるペレ

ットが大型化する傾向にある。

前記ペレットとしては、複数のペレットを1つ の基板に取り付けられ形成される、いわゆるマザ ーチップやウエハのほぼ全面を利用して回路形成 が行われている、いわゆるフルウエハLSI等が **ある**.

前記ペレットの如く大型のものがパッケージ基 板等のペレット取付基板に搭載されてなる半導体 装置においては、動作時に大量の熱がペレットに 発生するため、循鎖性を維持するために十分な物 然性を備えていることが要求される。

特に多数のペレットがフェースダウンポンディ ングされてなるマザーチップを搭載する半導体装 置では、ペレットの放熱がパンプ電極を通してマ ザーチップへ伝える経路のみで行われるため、特 に接マザーチップの放然性は質要である。

そこで、ペレットの取付は、熱抵抗の大きな樹 脂系の接合材を使わずに熱伝導性が高い金-錫ま たは金ーシリコン等の合金で行うことが考えられ るが、ペレットが大きくなるとペレット取付基板

上面との間にポイド等の欠陥がない完全な接合を 建成することが難しくなる。このようにペレット 取付面に欠陥が存在すると、然変化に伴う熱歪が 接欠陥部への単中応力として現れるため、ペレッ ト割れ等の原因となり、問題である。

たとえ完全な接合が速成される場合であっても、 外部からの応力に対する機械的強度が十分でなく、 製品の歩智りの面でも問題があることが本発明者 により見い出された。

なお、マザーチップを備えてなる半導体装置に ついては、日極マグロウヒル社発行「日極エレク トロニクス」 1 9 8 4 年 3 月 2 6 日号、P 1 5 5 ~P 1 8 4 に詳細に説明されている。

(発明の目的)

本発明の目的は、ペレットの取付技術に関し、 半導体装置の信頼性向上、とりわけ大型ペレット を搭載してなる半導体装置の信頼性向上に適用し て有効な技術を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明編書の記述および添付図面から明らか

になるであろう。

(発明の概要)

本職において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次の通りである。

すなわち、ベレットの接合を、半導体装置の過 常使用温度において液体またはその温度付近に融 点を有する金属を用いて行うことにより、温度変 化に伴い各材料の熱膨張係数等の相違に起因して 発生する熱変を容易に接金属に吸収させることが できることより、放熟性が大きく、かつ温度変化 に強いベレットの接合が可能であり、前記目的が 速成される。

(実施例1)

第1図は本発明による実施例1である半導体装置を、そのほぼ中心を切る面における断面図で示すものである。

本実施例1の半導体装置は、上面に凹部が形成されたアルミナからなる基板1と線基板1上にシリコーン系接着剤2で取り付けられているアルミナからなるキャップ3とからキャビティ4が形成

されてなるパッケージを有している。そして、キャップ取付部周囲には基板1上面に形成されているメタライズ配線と綱リード5が金-44合金(図示せず。)で接着され、さらに削記基板1の基準には熱伝導性接着剤6でアルミニウム製の放然フィン7が取り付けられている。

前記の如く、本実施例1においては大型ペレットであるマザーチップ9が通常温度において液体である水銀10で基板1の凹部上面に接合されているため、半田パンプ12を通して接マザーチップ9へ伝えられたペレット8で発生した熱は、接

水壌を選して極めて効率よく基板!へ放然することができるものである。

また、水銀10でマザーチップが接合されているため、第1図中の経方向へのマザーチップの移動、すなわち朝がれは水銀10の表面張力により起こりにくいが、横方向への移動、すなわちずれは極めて容易である。したがって、落級1、水銀10およびマザーチップ9の3者が、全て無鄙要が大きく相違している場合であっても、温度要化に伴う無疑は生じず、それ故応力集中によるマザーチップの割れ等の欠陥の発生をも防止できるものである。

なお、水銀10を用いたマザーチップ9の接合は、基板1凹部に1浦の水銀をたらし、設水銀を 挟むようにペレットを重ね、その後真空ポンプで 十分な脱気を行うことで、ポイドの存在しない完 全にぬれた状態で行うことができる。

(実施例2)

第2回は本発明による実施例2である半導体装置の拡大部分断面図である。

特開昭61-140140 (3)

本実施例 2 の半導体装置は、概ね前起実験例 1 と同様のものであるが、搭載されているペレットが、いわゆるフルウエハしS! 1 2 であり、該LS! 1 2 を接合する金属として、常温で液体または常温付近に融点を有するように調整されたガリウムーインジウムー議合金 1 3 が用いられているものである。

また、前記しS!12はその周囲で、大きなずれを防止するために、弾性材料であるシリコーンゴム14で保持されている。

本実施例 2 の半導体装置は、前記実施例 1 と同様の効果を有するものである。また、常温付近に 融点を有するものは、実際には液体になっていな くとも非常に軟らかいため、事実上同様の効果を 有するものである。

なお、第2図において、15はメタライズ配線である。

(効果)

(i). ペレットを水緩もしくはその合金またはガリウムもしくはその合金でペレット取付基板に接合

することにより、温度変化に伴い発生する熱番を 容易に接金属に吸収させることができるので、放 熱性に優れ、かつ温度変化に強いペレットの接合 が連放される。

(2)、舸記(I)により、マザーチップまたはフルウエハしS「等の大型ペレットを搭載してなる半導体装置であっても、極めて信頼性の高いものを提供できる。

(3)、前紀(1)により、ペレット、ペレット接合金属 およびペレット取付基板の熱脳優率の影響を受け ないため、ペレットおよびペレット取付基板の材料の組み合わせを任意に選択できる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に 基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例 に限定されるものではなく、その要旨を造散しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

たとえば、実施例ではペレットの接合金属として水銀およびガリウム・インジウム・結合金について説明したが、ガリウム単独またば水銀の合金

を用いるものに限るものでないことはいうまでもない。

また、半導体装置の構造および構成材料は実施 例のものに限るものでなく、種々変更可能である ことはいうまでもない。

(利用分野)

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野である、パッケージをシリコーン系接着剤で封止した非ハーメチックパッケージに適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、たとえば、ガラス封止型等のハーメチックパッケージにも適用して有効な技術である。

図面の簡単な説明

第1回は、本発明による実施例1である半導体 装置を示す断面図、

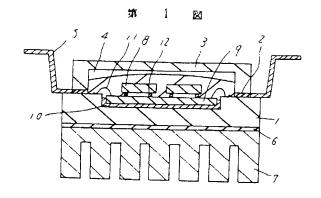
第2回は、本発明による実施例2である半導体 装置の拡大部分新聞図である。

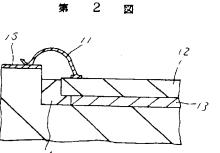
1 · · · 養板、2 · · · 接着剤、3 · · · キャップ、4 · · · キャビティ、5 · · · リード、6

・・・接着期、1・・・枚熱フィン、8・・・ペレット、9・・・マザーチップ、10・・・水線、 11・・・ワイヤ、12・・・半田バンプ、13 ・・・ガリウムーインジウムー場合金、14・・・シリコーンゴム、15・・・メタライズ配線。

代理人 弁理士 高 植 明 :







第1頁の続き 切発 明 者 山 崎 康 行 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所デバイス開 発センタ内